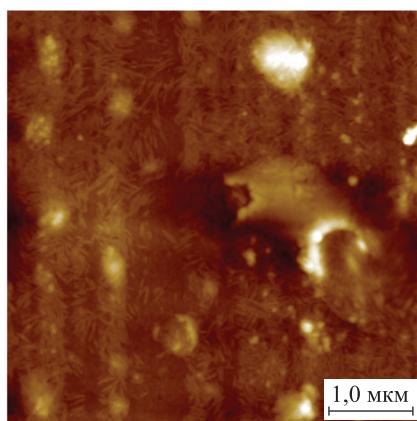
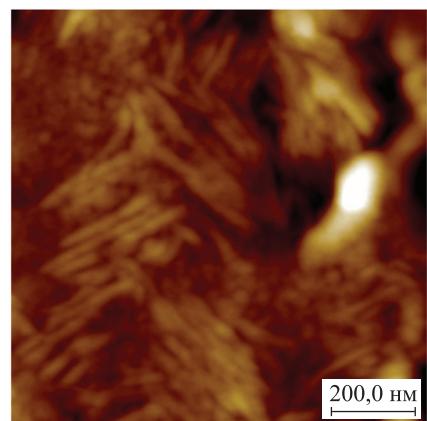


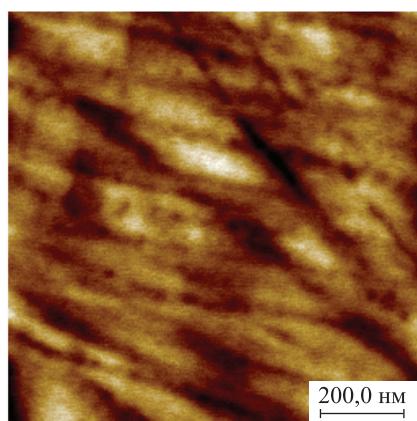
*b/b*



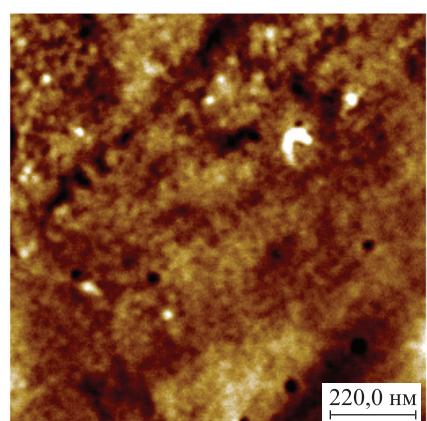
*c/c*



*d/d*



*e/e*



*Rис. 1.* Структура пленок ПММА, сформированных на обезжиренных кремниевых пластинах (*a, d*) и предметных стеклах (*b, c, e*) из раствора с концентрацией 1 мг/мл методами полива (*a – c*) и спин-коутинга (*d, e*)

*Fig. 1.* The structure of PMMA films formed on the degreased surface of silicon wafers (*a, d*) and glass slides (*b, c, e*) from solution with a concentration 1 mg/mL by watering (*a – c*) and spin-coating (*d, e*) methods